

1 沿革

昭和	48年 4月	「山形県公害センター」(山形市十日町)を設置する。 総務課、大気科、水質科の1課2科制
	49年 4月	特殊公害科を新設し、1課3科制となる。
	54年 4月	特殊公害科を廃止し、1課2科制となる。
	55年 4月	1課2科制から1課2部制(総務課、大気部、水質部)に組織を改正する。
平成	5年 4月	環境情報部を新設し、1課3部制となる。
	6年 4月	「山形県環境保全センター」に名称を変更する。
	11年 4月	環境化学部を新設し、1課4部制となる。
	15年 4月	「山形県環境科学研究センター」に組織を改正し、村山市に移転。 総務課、環境企画部、大気環境部、水環境部、環境化学部の1課4部制
令和	3年 4月	山形県環境科学研究センター内に「山形県気候変動適応センター」を設置する。

2 施設の概要

【所在地】 山形県村山市楯岡笛田三丁目2番1号

【主要施設】

- ・事務棟
 - 1階 所長室、事務室(総務課)、会議室、文献資料室
 - 2階 事務室、大気環境監視室(テレメーター室)
- ・研究棟
 - 1階 第1機器分析室、第2機器分析室、第1化学研究室、第2化学研究室、
ダイオキシン分析施設(ケミカルハザード施設)、データ解析室
 - 2階 大気研究室、第3機器分析室、第4機器分析室、第1前処理室、
第1水質・廃棄物研究室、第2水質・廃棄物研究室
- ・環境情報・自然環境棟
 - 環境情報室、セミナー室、実験室、実習室、資機材保管庫、自然環境研究室、
自然環境作業室、環境大気自動測定局(村山楯岡笛田局)
- ・附属棟
 - 核種分析室、前処理室、廃棄物保管庫、車庫

【環境に配慮した設備】

- ・太陽光発電設備(発電能力20kW、蓄電能力15kW)

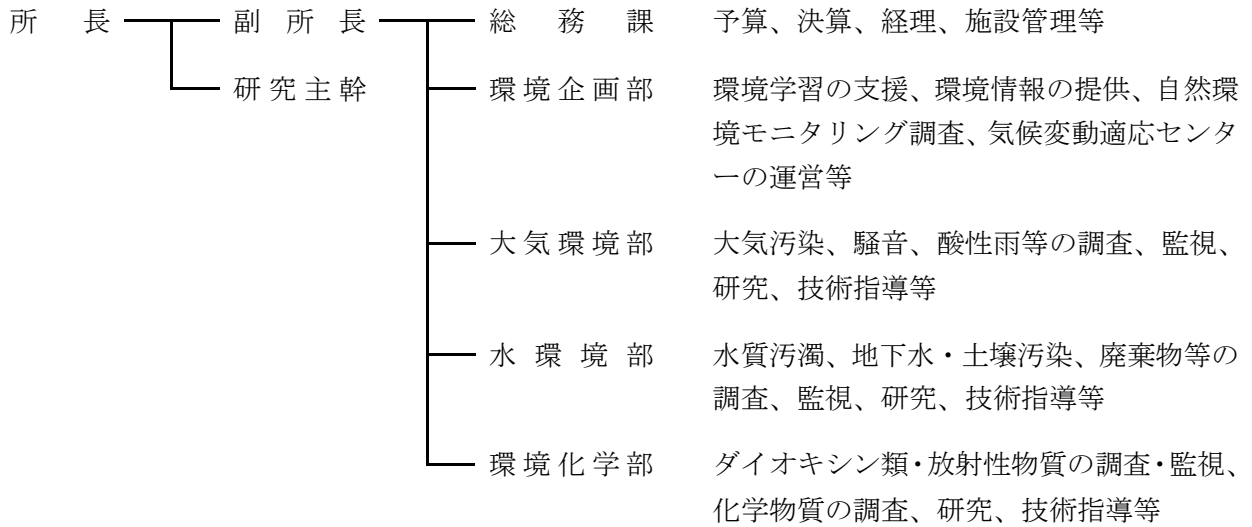
【敷地面積】 11,847.43 m²

【延床面積】 計3,646.39 m²

内訳：事務棟888.22 m²、研究棟1,416.40 m²、環境情報・自然環境棟917.04 m²、
附属棟424.73 m²

3 組織及び職員配置

(1) 組織（令和6年度）



(2) 職員配置（令和6年4月1日現在）

職 名	現 計	総 務 課	環境企画部	大気環境部	水 環 境 部	環境化学部
所 長	1	1				
副 所 長	2	1			1	
研 究 主 幹	1			1		
総 務 課 長	(1)	(1)				
部 長	1 (3)		1	(1)	(1)	(1)
総 務 専 門 員	1	1				
環 境 企 画 専 門 員	1		1			
研 究 企 画 専 門 員	1					1
主 任 専 門 研 究 員	6		2	2	1	1
庶 務 係 長	(1)	(1)				
専 門 研 究 員	5			1	3	1
研 究 員	2			1	1	
小 計	21 (5)	3 (2)	4	5 (1)	6 (1)	3 (1)
会 計 年 度 任 用 職 員	4	1	1			2
合 計	25 (5)	4 (2)	5	5 (1)	6 (1)	5 (1)

備考：（ ）内は兼務者数である。

4 主要機器

(令和6年4月1日現在)

品名	型式	数量	購入年度
ICP発光分光分析装置	アジレント 5800	1	R5
高速液体クロマトグラフ質量分析装置	エービー・サイエックス QTRAP4500	1	R4
煙道排ガス分析計	堀場製作所 PG-350	1	R3
イオンクロマトグラフ分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック Integrion RFIC	1	R2
排ガス中粒子状水銀採取装置	オクトサイエンス AT-WD100	1	H30
ガスクロマトグラフ及びオートサンプラー (高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置用)	アジレント 7890B, 7693A	1	H30
ガスクロマトグラフ分析装置	島津製作所 GC-2014	1	H29
マイクロウェブ分解装置	アントンパール	1	H28
分光光度計	島津 UV-2700	1	H28
ダスト採取装置	マルニサイエンス M2-700DS	1	H27
恒温恒湿チャンバー	ヤマト科学	1	H25
環境大気常時監視テレメータシステム	神鋼エンジニアリング & メンテナンス	1	H25
炭素分析装置	東京ダイレック CAA-202M-D	1	H25
ICP質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック iCAP Qc	1	H25
PM2.5成分分析用サンプラー	サーモフィッシャーサイエンティフィック FRM-2025i	4	H25
ガスクロマトグラフ質量分析装置 (キャニスター濃縮導入装置)	島津製作所 GCMS-QP2010 Ultra (ジーエルサイエンス ACS-2100)	1	H24
微小粒子状物質自動測定装置	東亜ディーケーケー FPM-377-1, 2	11	H23, 25
ガスクロマトグラフ質量分析装置	島津製作所 GCMS-QP2010 Ultra	1	H23
ゲルマニウム半導体検出器	キャンベラ GC2520	1	H23
オキシダント校正用自治体基準器	東亜ディーケーケー GUX-353	1	H23
浮遊粒子状物質自動測定装置	東亜ディーケーケー DUB-317	2	H21
二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定装置	東亜ディーケーケー GFS-327	11	H21
ガスクロマトグラフ質量分析装置	島津製作所 GCMS-QP2010Plus	1	H21
イオンクロマトグラフ	日本ダイオネクス ICS-1000	1	H18
ダイオキシシン用排ガス測定装置	濁川理化学工業 NGZ-6DS他	1	H13
高速溶媒抽出装置	日本ダイオネクス ASE-300	1	H13
ガスクロマトグラフ質量分析装置	島津 GCMS-QP2010	1	H13
中分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置	日本電子 JMS-GCMATE2	1	H13
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置	日本電子 JMS-700D	1	H13
オキシダント自動測定装置	東亜ディーケーケー GUX-253, 353	7	H15, 21
窒素酸化物自動測定装置	東亜ディーケーケー GLN-154, 254, 354	13	H12, 15, 21
超音波洗浄装置	シャープ MU-624	1	H8
顕微鏡生物観察計測システム	オリンパス BX50	1	H7
ガスクロマトグラフ	島津製作所 GC-17A	1	H6
航空機騒音レベル処理装置	リオン SV-72A	1	H4
環境騒音測定装置	リオン NA-33	1	H3
ガスクロマトグラフ	島津製作所 GC-9A	1	S61
分光蛍光光度計	日立 650-10S	1	S57

注) 指定物品の機器である。